

# Orbotech Paragon<sup>™</sup> Ultra 300

IC 载板直接成像



# Orbotech Paragon Ultra 300

Orbotech Paragon Ultra 300 是一款直接成像(DI)解决方案,专为优化复杂的 IC 载板生产(包括 flip-chip BGA、高阶 flip-chip CSP、BGA/CSP 和模块制造)而设计。采用KLA经市场验证的 LSO™(大镜面扫描)技术实现精细线路成像,最小线宽可达 8μm,最小跨距可达20μm,产能最高达 110 面/小时。



# 优势

#### IC 载板制造的高品质成像

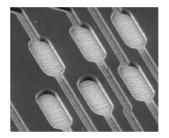
- 采用 LSO™ (大镜面扫描)技术, 实现高均匀度精细成像
- 针对复杂应用的多元化涨缩模式
- 高对位精度 ±5μm
- 支持 SAP、MSAP 及减成工艺

## 简单易用

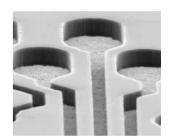
- 直观、友好的用户界面,易于快速设置
- 可识别一系列不同类型的靶点
- 带有一体式 UV marker 的无孔内层对位技术
- 无论使用传统干膜还是 DI 专用干膜均可实现出色的结果

## 自动化操作

- 减少人工操作,提高效率
- 灵活配置 单机、连线与自动化系统
- 无缝的自动化连接
- 洁净,无需人工操作的环境



线宽/间距低至 8/12 μm





#### IC 载板制造的高品质成像

Orbotech Paragon Ultra 300 是专为 IC 载板生产而设计的直接成像解决方案,在半加成、改良式半加成和减成等各种曝光工艺方面均具有深厚经验。利用 KLA 的 LSO™ (大镜面扫描)技术,可确保在精细的分辨率下实现高品质成像。多种动态涨缩模式能够灵活适应各种复杂的应用,最小特征尺寸可达 8μm,最小跨距可达 20μm。该系统实现了 ±5μm 的对位精度和精确孔环。

## 对位精度

- 层间对位精度可达 10μm
- 实现孔环 (高至 ±5μm, FTG) 和较小焊盘的成像

#### 创新的涨缩模式

- 每块板子可根据其变形使用以下方法进行涨缩:自动涨缩、 固定涨缩、群组涨缩或固定测量涨缩
- 对于严重变形的板子:分割涨缩,以进行有效、准确的分割 对位

#### 简单易用

Orbotech Paragon Ultra 300 具有使用者便利的界面,操作非常快速方便。直接使用CAM数据,进行简单及步骤清晰的曝光。系统会自动识别出多种不同类型的靶点。还可以使用 UV marker达成无孔内层对位功能。只要按下一个按钮,Orbotech Paragon Ultra 300即可按照用户定义的参数以最高产能对每片板子进行成像。无论使用传统干膜还是 DI 专用干膜均可实现出色的结果。

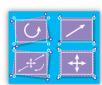
### 自动化操作

Orbotech Paragon Ultra 300 系统可通过在线和单机自动化配置满足您的生产需求。 Orbotech Paragon Ultra 300 在一个洁净、无需人工操作的环境下工作,以尽可能减少人工操作的损害,提高效率。它还采用了特别设计,重量更轻,占地面积小,从而节省运行成本。









成像



分割涨缩一次曝光实现精准的分区对位能力



# 规格

最小线宽/间距*	8/12µm
分辨率	1µm
边缘粗糙度 (3σ)*	±1μm
对位精度 (FTG)**	±5µm
层间对位精度 (FTB)**	10µm
最大产能***	110 面/小时
最大载板尺寸	558mm x 660mm
最大成像尺寸	508mm x 609mm
载板厚度****	0.05mm-3mm
成像能量范围	10-2,200mJ/cm²

<sup>\*</sup>取决于干膜性能和制程能力

\*\*所有值为 3σ ,全板面,4 个靶点对位

\*\*\*产能: 500mm x 400mm , 4 个对称靶点,6 秒上/下板
\*\*\*\* 包括干膜或阻焊厚度

Orbotech Paragon Ultra DI 系统 是 1 级激光产品。 激光规格:紫外线二极管泵浦固态激光器,355nm

以上规格如有更改,恕不另行通知。